

特許協力条約

REC'D 2 8 AUG 1998
WIPO PCT

PCT

国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 P97-28	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。							
国際出願番号 PCT/JP97/02369	国際出顧日 (日.月.年) 09.	. 07. 97	優先日 (日.月.年) ¹	0. 07. 96				
国際特許分類 (IPC) Int.Cl° H01L21/3065, H01L21/304, 341, H01L21/205, H01L21/31, C23C16/44, C23C16/50, C07C19/08, C07C49/167, C07D303/08								
出願人 (氏名又は名称) ダイキン工業株式会社								
1. 国際予備審査機関が作成したこの 2. この国際予備審査報告は、この表紀 この国際予備審査報告には、『	紙を含めて全部で 付属書類、つまり補正	3 ペー: されて、この報告の	ジからなる。 基礎とされた及び/	•				
この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で ページである。								
この関係予備審査報告は、次の内容を含む。								
国際予備審査の請求書を受理した日 08.12.97		国際予備審査報告を	作成した日 . 08. 98					
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4		特許庁審査官 (権限 高木 康晴· 電話番号 03-3		内線 3462				

国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP97/02369

I. 国際予備審査	Ⅰ. 国際予備審査報告の基礎							
1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とする)								
	祭出願書類							
□ 明細書 明細書 明細書 明細書	第 第 第	ページ、 ページ、 ページ、 ページ、	出願時のもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの					
□ 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 第 第 第		出願時に提出されたもの PCT19条の規定に基づき補正されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの					
図面 図面 図面	第 第 第 第 第	ページ/図、 ページ/図、 ページ/図、 ページ/図、	出願時に提出されたもの 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの					
□ 明細書 □ 請求の範囲 □ 図面	第	項 ページ/図 したように、補正	が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認めら 。 (PCT規則70.2(c))					
れるので、その補正がされなかったものとして作成した。 (PCT規則70.2(c)) 4. 追加の意見(必要ならば)								

国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP97/02369

v.	新規性、進歩性又は産業上の利用可能 文献及び説明	性についての法第12条(PCT35条(2))に定める 	見解、それを裏付ける
1.	見解		
	新規性(N)	請求の範囲 2,7,8 請求の範囲 1,3-6,9,10	
	進歩性 (IS)	請求の範囲 請求の範囲 1-10	

産業上の利用可能性(IA)

 請求の範囲
 1-10
 有

 請求の範囲
 無

2. 文献及び説明

請求の範囲 1, 4-6, 9, 10 JP08-291299A(セントラル硝子株式会社),5.11月.1996(05.11.96)(文献 1)には、クニーニングガスとして、CF₃COCF₃が記載されており、請求の範囲 1, 4-6, 9, 10に記載された発明は新規性を有しない。

請求の範囲1,3,5 JP60-77429A(旭硝子株式会社),2.5月.1985(02.05.85),第2頁右下欄第8行-第 3頁左上欄第14行(文献2)には、クリーニングガスとして、CF₃CFCF₂O が記載されており、請求の範囲1,3,5に記載された発明は新規性を有しない。

請求の範囲6,8,10 請求の範囲6,8,10に記載された発明に関して、上記文献2に開示されたCF₃ CFCF₂OクリーニングガスをプラズマCVDチャンバのクリーニングに適用する ことは、当業者であれば容易になし得たことと認められる。